

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム (IDEA) からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159

mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2010年 9月公開分 (94件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2010-187547	精神疾患の診断方法	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2010-188217	光触媒材料製造用組成物	独立行政法人産業技術総合研究所 ナショナルサイエンスアンドテクノロジー ディベロップメントエイジェンシー
3	特開2010-188241	ガス精製方法	大陽日酸株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2010-189196	カーボンナノチューブ配向集合体の生産装置及び生産方法	日本ゼオン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2010-189236	高熱膨張率及び低熱伝導率を有する絶縁基板	独立行政法人産業技術総合研究所 新東工業株式会社 新東ブイセラックス株式会社
6	特開2010-189265	刺激応答性無機材料粒子及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 日本碍子株式会社
7	特開2010-189272	配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2010-189317	カルボン酸の製造方法	トヨタ自動車株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2010-189326	α 、 β -不飽和カルボン酸の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2010-189524	ポリイミド微粒子分散液、ポリイミド微粒子及びそれらの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2010-189667	延性を有する球状初晶が均一に分散した金属ガラス体、及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2010-189684	無機膜の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2010-190313	超低炭素ステンレス鋼製フランジおよび継ぎ手、並びに超低炭素ステンレス鋼製封止用弁体	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2010-190865	応力発光解析装置、応力発光解析方法、応力発光解析プログラムおよび記録媒体	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2010-191459	騒音緩和装置	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2010-192248	リチウムイオン二次電池	日本バイリーン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2010-192249	リチウムイオン二次電池	日本バイリーン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2010-192575	焼結磁石のリサイクル方法	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2010-192581	電磁波放射体・電磁波吸収体	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2010-192775	熱電発電モジュール及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 新東工業株式会社 新東ブイセラックス株式会社
21	特開2010-192776	厚膜型熱電発電モジュールの構造	独立行政法人産業技術総合研究所 新東工業株式会社 新東ブイセラックス株式会社
22	特開2010-192849	電磁波吸収体およびその加熱方法	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2010-193892	自動車用ガラスの再利用方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2010-193939	パーソナルビークル制御装置	アイシン精機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
25	特開2010-194377	リポソームの製造装置	独立行政法人産業技術総合研究所 大竹 勝人 阿部 正彦 株式会社シュウウエムラ化粧品
26	特開2010-194407	ポリマー膜を基材にコーティングする方法およびポリマー膜のコーティング部材	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2010-195647	セラミックス製の成形型	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2010-195648	セラミックス成形型	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2010-195895	プラスチックの分解生成物を製造するための方法および装置	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2010-197532	全光信号処理デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2010-199343	ジョセフソン素子を用いた交流電圧発生回路、交流電圧標準回路、及び交流電圧標準装置	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2010-199418	薄膜太陽電池用基板およびそれを用いた薄膜太陽電池	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人東北大学
33	特開2010-200083	二重ゲート電界効果トランジスタを用いたMOSトランジスタ回路およびCMOSTランジスタ回路	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2010-200538	球面減速駆動機構	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2010-200695	バイオサーファクタントの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人 琉球大学 沖縄県 金秀バイオ株式会社
36	特開2010-200755	フラップエンドヌクレアーゼ変異体。	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2010-201307	水分吸着剤、除湿用シート状物及び除湿用フィルター材	三菱製紙株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2010-201362	触媒担体とその製造方法及び触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2010-201371	被処理廃棄物の熔融無害化処理装置およびこれを用いた熔融無害化処理方法。	大成建設株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2010-201610	微小構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2010-202421	分岐型および非分岐型単層カーボンナノホーンとその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2010-202428	TaON構造を有するタンタル(V)系酸窒化物含有粉体、その製造方法及び顔料	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2010-202612	ジルコニウム担持ゼオライト触媒を用いたエタノールからの炭素数3以上のオレフィン類の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2010-202620	1, 3, 5-トリベンゾイルベンゼンの製造方法	学校法人 日本大学 独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2010-202718	アルケニルリン化合物、アルケニルリン化合物重合体、及びアルケニルリン化合物共重合体	独立行政法人産業技術総合研究所 片山化学工業株式会社
46	特開2010-202844	粘土組成物および粘土固化物	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2010-202897	優れた冷間成形性を有するマグネシウム合金板材及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2010-202898	優れた冷間成形性を有する高強度マグネシウム合金板材及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2010-203053	天井解体工法	学校法人 名城大学 独立行政法人産業技術総合研究所 清水建設株式会社
50	特開2010-203055	下地センサおよび下地検出機構ならびに内装工事用ロボット	学校法人 名城大学 独立行政法人産業技術総合研究所 清水建設株式会社

No.	公開番号	発明の名称	出願人
51	特開2010-204063	導電性試料の比熱容量及び半球全放射率の測定方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2010-206017	固体メモリ	独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2010-207160	DNA 3' 末端の修飾基除去用酵素試薬	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2010-207222	デジタル細胞	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社サイトバスファインダー
55	特開2010-207497	車椅子用トイレシステム	独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2010-207735	流体へのマイクロ波連続照射方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2010-207737	粒子分離装置および分離方法	独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2010-207814	環状カーボネート製造用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
59	特開2010-207988	ワイヤ放電加工装置	株式会社東京カソード研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2010-208876	リチウムボレート系化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社豊田自動織機
61	特開2010-209030	有機無機複合材料の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2010-209415	金微細構造体形成用無電解金めっき液およびこれを用いた金微細構造体形成方法ならびにこれを用いた金微細構造体	関東化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2010-210242	水素センサ	株式会社アツミテック 独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2010-210243	水素センサ	株式会社アツミテック 独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2010-212309	電極材料及びこの電極材料を含有する電極	日本ケミコン株式会社 国立大学法人東京農工大学 有限会社ケー・アンド・ダブル 独立行政法人産業技術総合研究所
66	特開2010-212579	熱電変換素子の製造方法	株式会社アツミテック 独立行政法人産業技術総合研究所
67	特開2010-212820	周波数依存性消去回路、およびこれを用いた位相シフト回路	独立行政法人産業技術総合研究所
68	特開2010-213646	植物の植栽による汚染土壌の浄化に用いられる疎水性有機汚染物質移動促進剤および該促進剤を用いた汚染土壌の浄化方法	独立行政法人産業技術総合研究所
69	特開2010-214253	トリグリセリドの水素化分解用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
70	特開2010-214313	一酸化炭素の化学的酸化用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
71	特開2010-214323	汚染土壌浄化のための洗浄剤ならびに該洗浄剤を用いた洗浄浄化方法と浄化装置	独立行政法人産業技術総合研究所
72	特開2010-214352	タンタルコンデンサのリサイクル方法	独立行政法人産業技術総合研究所
73	特開2010-214363	リポソーム製造方法及びリポソーム製造装置	独立行政法人産業技術総合研究所
74	特開2010-215426	ビスマス含有ガラスのプレス成型方法	五鈴精工硝子株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
75	特開2010-215442	炭化物の製造方法、及び炭化物製造装置	独立行政法人産業技術総合研究所 岐阜県 株式会社テックオン 明智セラミックス株式会社 有限会社エム・イー・ティー
76	特開2010-215534	プロピレンオキサイドの製造方法	公立大学法人首都大学東京 独立行政法人産業技術総合研究所
77	特開2010-215676	ポリブチレンテレフタレートの高温水による分解法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
78	特開2010-215677	金属錯体の連続合成法	独立行政法人産業技術総合研究所 有限会社ミネルバライトラボ
79	特開2010-215686	希土類金属錯体及びその製造方法並びにそれを用いた希土類金属錯体組成物。	独立行政法人産業技術総合研究所
80	特開2010-215717	発光体、及び当該発光体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
81	特開2010-215888	循環流動層ガス化反応炉	独立行政法人産業技術総合研究所
82	特開2010-216017	酸素分圧制御装置及び酸素分圧制御用固体電解質の回復方法	独立行政法人産業技術総合研究所 エステイー・ラボ株式会社
83	特開2010-216018	ポリビニルアルコール系コンポジット繊維およびその製造方法	国立大学法人信州大学 独立行政法人産業技術総合研究所
84	特開2010-216851	物質検出システム	オリンパス株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人信州大学
85	特開2010-216861	ろ紙を不要とした転写装置、その作製キット、緩衝液の添加剤および転写方法	独立行政法人産業技術総合研究所 凸版印刷株式会社
86	特開2010-216862	ろ紙を不要とした転写装置	独立行政法人産業技術総合研究所 凸版印刷株式会社
87	特開2010-217098	X線画像検査装置	独立行政法人産業技術総合研究所 ソフテックス株式会社
88	特開2010-217120	MEMSの技術による温度センサ及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
89	特開2010-218788	色素増感太陽電池	独立行政法人産業技術総合研究所
90	特開2010-219349	太陽光発電システム	独立行政法人産業技術総合研究所
91	特開2010-219455	絶縁ゲート型半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
92	特開2010-220325	トランジスタ駆動回路、半導体遮断器及びトランジスタ駆動方法	株式会社NTTファシリティーズ 国立大学法人 千葉大学 独立行政法人産業技術総合研究所
93	WO2009/008291	カーボンナノチューブ成膜方法、成膜装置及びカーボンナノチューブ膜	独立行政法人産業技術総合研究所
94	WO2009/008515	高圧タンクの損傷検知方法、及びそのための装置	独立行政法人産業技術総合研究所